## 反射型エシェロンを用いた超短光パルスとフォノンポラリトンの

シングルショット時間・周波数イメージング

**堺原弘行<sup>A</sup>、 片山郁文<sup>B</sup>、 武田淳<sup>A</sup>** 横浜国立大学大学院 工学府 物理情報工学専攻<sup>A</sup> 横浜国立大学 学際プロジェクト研究センター<sup>B</sup>

# Single-Shot Time-Frequency 2D Imaging for Ultrashort Laser Pulses and Phonon-Polariton Dispersion with an Echelon Mirror

H. Sakaibara<sup>A</sup>, I. Katayama<sup>B</sup>, J. Takeda<sup>A</sup>

Graduate School of Engineering, Yokohama National University<sup>A</sup> Interdisciplinary Research Center, Yokohama National University<sup>B</sup>

We propose a new scheme for time-frequency two-dimensional (2D) ultrafast spectroscopy with an echelon mirror. Since the spatially-dependent temporal delay is provided to probe pulses using an echelon mirror, the time-frequency 2D images for ultrafast phenomena can be obtained on a single-shot basis. Using this technique, we have demonstrated the 2D images for ultrashort laser pulses and for the phonon-polaritons in ferroelectric LiNbO<sub>3</sub> by optical Kerr gate method. The chirp characteristic of the ultrashort laser pulses can be evaluated with the phase-retrieval procedure. The frequency-dependent oscillations for the E-mode phonon-polaritons have been observed in LiNbO<sub>3</sub>. These results show that this technique is a powerful tool to study various kinds of ultrafast optical responses.

#### 1. はじめに

不可逆な超高速光反応を測定するため、 超短パルスレーザーを用いた様々な分光法 が開発されてきた。特に測定すべきサンプル の量や大きさが十分にない場合は、光劣化や 反応生成物の影響を避けて、シングルショッ ト・ベースで時間応答を計測する必要がある。 このため、時間情報を空間情報にエンコード して計測するいくつかの手法が考案されてい る[1,2]。しかしながら、例えば、二つの階段状 プリズムを用いる方法では、透過するプローブ パルスに空間的に異なったチャープが付与さ れるという問題がある[1]。一方、実時間イメー ジング分光法では、サンプルに対して線状に 集光されるポンプパルスとプローブパルスとの 角度を利用することで空間的に時間遅延を付 与するため、十分な測定時間範囲や時間分 解能を確保するにはある程度のサンプルの大きさが必要になる[2]。

そこで、現在我々は階段状のミラー(反射 型エシェロン)を利用した新しいイメージング 分光技術の開発に取り組んでいる[3,4]。反射 型エシェロンにより回折したプローブパルスは、 階段の高さを反映した空間的時間遅延を持っ た段数分のパルスに分割される。空間的に時 間遅延の付いたプローブパルスをサンプルに 集光することができるので、小さなサンプルに 対してチャープを抑えたシングルショット測定 が可能だと期待される。本手法の最初のデモ ンストレーションとして、光 Kerr 効果による超 短光パルスの時間・周波数 2 次元イメージン グ計測(FROG 計測: frequency-resolved optical gating)を行った。光パルスのチャープ 量は再生増幅レーザーの内蔵コンプレッサー



図 1. 反射型エシェロンを用いた光 Kerr ゲート法による超短光パルス計測の概念図。 偏光子はプローブパルス に対してクロス配置であり、ゲートパルスと入射タイミングの合うプローブパルスのみが2次元 CCD 付き分光器で 検出される。フォノンポラリトンの計測は Kerr 媒質とLiNbO3 単結晶を単純に置き換えるだけで行うことができる。

を移動することで調整した。また、反射型エシ エロンを用いた物性測定の例として、強誘電 体 LiNbO3 単結晶の E モードフォノンポラリトン の 2 次元イメージング計測を行った[5-7]。

#### 2. 実験方法

反射型エシェロンは Ni ブロック(10x10 x15mm<sup>3</sup>)を精密研磨することにより作製した。 反射型エシェロンの全段差は 500 段であり、 各段の高さは5µm、幅は20µmである。これは 一段あたり約 34fs、全体として約 17ps の時間 遅延に相当する。

反射型エシェロンを用いた超短光パルスの イメージング計測の概念図を図1 に示す。再 生増幅 Ti:sapphire レーザー(<150fs, 795nm, 1kHz)の基本波を二つに分け、一方をプロー ブパルス、他方をゲートパルスとした。ゲート パルスの偏光はプローブパルスに対して45° の直線偏光である。反射型エシェロンにより空 間的な時間遅延が付与されたプローブパルス は、ゲートパルスとともに Kerr 媒質(石英) へと 入射する。ゲートパルスとの時間差に応じて 光 Kerr 効果により偏光回転したプローブパル スは偏光子を通過し、2次元 CCD 検出器付き 分光器(1024x1024pixel)の入射スリット上に 線状に集光される。時間遅延の情報は分光 器のスリット方向に付与されるため、2 次元 CCD 検出器には超短光パルスの時間と周波 数の特性が一度にマッピングされる。LiNbO3 を計測する場合、Kerr 媒質を x-cut の LiNbO3 と置き換え、誘導ラマン過程により励起される E モードフォノンの時間・周波数特性を光ヘテ ロダイン検出した。

#### 3. 結果と考察

図 2(a)に計測した超短光パルスの時間・周 波数2次元イメージを示す。ここで、NC、TL、 PC は、各々、負チャープパルス、フーリエ限 界パルス、正チャープパルスを表す。チャー プを調整することにより、それぞれの特徴を反 映した2次元イメージが計測できている。2次 元イメージの計測時間はわずか 20ms(パルス 20 発分)であるため、コンプレッサーを操作し ながらリアルタイムで超短光パルスの時間・周 波数特性を観測できる。また、(b)に計算により 再現した 2 次元イメージ(FROG ソフトウェア: Femtosoft FROG)を、(c)にそこから得られた 光パルスの位相及びスペクトルを示す。 FROG ソフトウェアで再現された 2 次元イメー ジは計測結果とよく一致しており、位相へのフ ィッティングから群遅延分散(GDD)及び 3 次 の分散(TOD)などを求めることができる。

次に、LiNbO3単結晶のフォノンポラリトンの イメージング計測結果を図3(a),(b)に示す。結 晶のc軸に対して45°の直線偏光でポンプパ ルスを入射させ、誘導ラマン過程によりフォノ ンポラリトンを励起し、c軸に対して(a)垂直(常 光線)と(b)平行(異常光線)の直線偏光のプロ ーブパルスで検出した。いずれの場合も、時 間原点付近の電子応答直後に明確な振動構



図 2. (a) 計測した負チャープパルス(NC)、フーリエ限界パルス(TL)、正チャープパルス(PC)の時間・周波数 2 次元イメージと(b) 計算により再現されたイメージ及び(c) そこから得られた位相とスペクトル。再現されたスペ クトル(実線)は実測したスペクトル(破線)とよく一致する。



図 3. (a),(b) LiNbO3 単結晶のフォノンポラリトンの時間・周波数 2 次元イメージ及び(c),(d) そのフーリエ変換。 (a), (c)はプローブパルスとして常光線を、(b), (d)では異常光線を用いた。

造がみられる。また、得られた 2 次元イメージ から電子応答を差し引き、時間軸に対してフ ーリエ変換すると、3THz 付近と 4THz付近に 振動成分があることが分かった。また、それら が観測される波長域は、破線で示すように、 中心波長(~795nm)に対して反転している(図 3(c),(d))。一方で、ポンプパルスの偏光が c 軸に対して垂直または平行である場合や z-cut の LiNbO3を用いた場合には、この様な 振動構造は見られなかった。すなわち、計測 された振動はポンプパルスの常光線(o)と異 常光線(e)成分の両成分により励起された E



図 5. 常光線・異常光線を用いたフォノンポラリトン の励起過程。波数が負の領域については後進する フォノンポラリトンを表す。

モードフォノンポラリトンであると考えられる。 図 5 に示すように、ポンプパルスの常光線成分と異常光線成分により、次の(1)、(2)式の位相整合条件を満たす( $k_+$ ,  $\Omega_+$ )、( $k_-$ ,  $\Omega_-$ )の E モードフォノンポラリトンが励起される。ここで、 *c* は光速度、 $n_{e,o}$ は屈折率、 $k_{+,-}$ は波数、 $\Omega_{+,-}$ は 角振動数である。

$$k_{+} = \frac{n_o}{c}\omega_1 - \frac{n_e}{c}(\omega_1 - \Omega_{+}) \quad (1)$$

$$k_{-} = \frac{n_e}{c}\omega_1 - \frac{n_o}{c}(\omega_1 - \Omega_{-}) \qquad (2)$$

プローブパルスが常光線の場合、プローブパルスとフォノンポラリトンの差周波として長波長 側にΩ+、和周波として短波長側にΩ\_のシグナルが検出されることになる。また、異常光線ではその逆となる。

以上の考察を基に実験で得られた2次元イ メージの各波長から求めたフォノンポラリトン の振動数と(1)、(2)式から計算した波数を LiNbO3の分散曲線[6,7]と比較したところ、図 6 に示すように非常によく一致することがわか った。また、ここで強調したいのは、我々のイメ ージング分光法では時間と周波数の2次元情 報が得られるため、図6の二つの挿入図に示



図 6. 計測した 2 次元イメージから得られた分散 (破線)と文献から求めた LiNbO<sub>3</sub>の E モードフォノ ンポラリトン分散曲線(実線)[6,7]。

すように、ある波数範囲のフォノンポラリトンの 分散を一度にマップすることができる点である。 したがって、よりパルス幅の短いレーザーを用 いて測定を行えば、さらに広い波数範囲や upper branch のフォノンポラリトンを一度に得る ことができると考えられる。

### 4. まとめ

反射型エシェロンを用いて、超短光パルス 及び LiNbO3のフォノンポラリトンの時間・周波 数イメージング計測に成功した。本手法はシ ングルショット計測も可能であったことから、超 短光パルスモニターとしてだけでなく、不可逆 な超高速光反応測定への応用も期待される。

#### 参考文献

- G. P. Wakeham and K. A. Nelson, Optics Lett., 25, 505-507 (2000).
- [2] N. Furukawa, C. E. Mair, V. D. Kleiman, J. Takeda, Appl. Phys. Lett., 85, 4645-4647(2004).
- [3] H. Sakaibara, I. Katayama, J. Takeda, CLEO/QELS 2010, JTh\_E83 (2010).
- [4] I. Katayama, H. Sakaibara, J. Takeda, *in preparation.*
- [5] T. F. Crimmins, N. S. Stoyanov, K. A. Nelson, J. Chem. Phys., 117, 2882-2896 (2002).
- [6] C.-C. Lee et al., JJAP, 43, 6829-6833 (2004).
- [7] A. S. Barker, Jr., and R. Loudon, Phys. Rev., 158, 433-445 (1967).